(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-175919

(43)公開日 平成11年(1999)7月2日

(51) Int CL*

級別配号

FΙ

G11B 5/39

G11B 5/39

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 4 頁)

(21)出願番号

特顯平9-335284

(22)出展日

平成9年(1997)12月5日

(71)出額人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 荒井 礼子

東京都国分寺市東迩ケ在一丁目280番地

株式会社日立製作所中央研究所内

(72) 発明者 孫谷 進

東京都国分寺市東郊ケ嶺一丁目280番地

株式会社日立製作所中央研究所内

(74)代理人 弁理士 小川 勝男

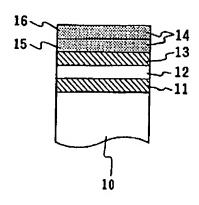
(54)【発明の名称】 磁気抵抗効果型磁気ヘッド

(57)【要約】

【課題】高感度対応の磁気抵抗効果型磁気ヘッドに適用 できる反強磁性材として、高交換結合磁界、高ブロッキ ング温度で薄膜可能な反強磁性膜を提供することを目的 とする。

(解決手段)磁気抵抗効果膜の反強磁性層をorder系の 反強磁性層とdisorder 系の反強磁性層との積層構造と し、それぞれの膜厚を5nm以下、10nm以下に形成 することにより達成される。

図 :



【特許請求の範囲】

【請求項1】磁気抵抗効果を呈する強磁性層と、骸強磁 性層に密着する反強磁性層を備えた磁気抵抗効果型ヘッ ドにおいて、酸反強磁性層が第1と第2の反強磁性層か らなり、該強磁性層に直接接する第1の反強磁性層の膜 厚が10~50 Aのorder 系Mn合金からなり、第2の 反弦磁性層の膜厚が30~100 Aのdisorder系のMn 合金からなるととを特徴とする磁気抵抗効果型ヘッド。 【騎求項2】該第1の反強磁性層のMn合金は、Pt. Ni. Rh. Ru. Au及びPdの少なくとも1種以上 10 を含むととを特徴とする鯖求項1記載の磁気抵抗効果型 ヘッド。

【請求項3】該第2の反強磁性層のMn合金は、Pt. Ni. Ir, Rh、Ru, Co, Fe及びPdの少なく とも1種以上を含むことを特徴とする請求項1に記載の 磁気抵抗効果型ヘッド。

【請求項4】該第1の反強磁性層のMn合金の組成は、 Mn40~60at%であることを特徴とする韻求項1 及び2記載の磁気抵抗効果型ヘッド。

【請求項5】該第2の反強磁性層のMn合金の組成は、 Mn50~95at%であることを特徴とする請求項] 及び3記載の磁気抵抗効果型ヘッド。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、磁気媒体から情報 信号を読み取るための磁気抵抗効果を利用した磁気抵抗 効果へっドに関するものである。

[0002]

【従来の技術】磁気記録の高密度化に伴い、高恩度な再 生用へっドが求められており、その再生へっドとして は、磁気抵抗効果(MR)を利用した磁気抵抗効果型へ ッドが用いられている。現在磁気ディスク装置に搭載さ れているMRヘッドは、磁性膜の磁化の方向と信号検出 電流とのなす角度に依存して抵抗が変化する異方性磁気 抵抗効果が用いられている。MRヘッドにおいて、外部 磁界を感知して抵抗が変化する部分(感磁部)にはNi Fe膜が用いられており、その磁気抵抗変化率は最大で 約3%である。そのため、数Gb/in³程度の高面記録 密度になるとこの異方性磁気抵抗効果を用いたMRへっ ドでは感度不足になることが予想され、より高感度な磁 40 気抵抗変化を示すものが要求されている。

[0003]近年、Co/Cu. Fe/Cr或いはNi Fe/Cuのように強磁性膜と非磁性導電性膜とを交互 に積層させた多層構造で、強磁性膜間の反強磁性的結合 を利用して巨大な磁気抵抗効果 (GMR) が得られると とが報告された。しかしながら、この磁気抵抗変化率を 得るために必要な飽和磁界は数k0eと非常に高く、実 際のMRへっドに適用するには困難である。

【0004】一方、2層の強磁性膜を非磁性導電性膜で

方向を固定させ、もう一方の強磁性膜が外部磁界により 磁化反転し、2層の強磁性膜の互いの磁化方向のなす角 度によって高い磁気抵抗変化が得られることが報告され ている(米国出願7-62534号。1990年12月11日 出願)。 これはスピンバルブ (SV) 構造と呼ばれ、比 較的小さな磁界で飽和し、次世代の磁気ヘッド用磁気抵 抗効果膜として現在最も注目されている。

【0005】スピンバルブ膜に用いられる反強磁性膜と して、一般にdesorder系の反強磁性膜であるFe Mn合 金、Mn I r 合金が知られている。disorder系は、膜厚 が数nmでも交換結合磁界が得られること、熱処理を施 す必要が無いことなどの利点がある一方、ブロッキング **沮度が低く、又耐熱性が悪いため、膜作製プロセス中の** 沮度上昇により交換結合磁界が変化してしまうという問 題がある。

【0006】一方、特開平6-76247 号公報記載のorder 系の反強磁性膜であるNiMn合金は、ブロッキング温 度が約400℃と高く、膜作製プロセス中の温度上昇に も、安定で良好な交換結合磁界が得られる。しかし、交 換結合磁界を得るための熱処理が240~260℃で1 20 0数時間必要なこと、膜厚が20nmまでしか薄く出来 ないことなどの問題がある。

【0007】1997年6月に公開された特開平9-147 325 号公報には、この反強磁性膜としてPtMn合金。 RhMn合金、「rMn合金を用いて熱処理を施した砂 気抵抗効果型磁気ヘッドを開示している。 これは、上記 反強磁性膜を熱処理するととによって強磁性膜との界面 に拡散層を生成し、高ブロッキング温度で交換結合磁界 が高く、しかも従来のorder 系の反強磁性膜に比べて薄 30 膜化できるというものである。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、高感 度用磁気抵抗効果ヘッドに適用できる反強磁性材とし て、交換結合磁界が高く高ブロッキング温度で、しかも 沮度特性にすぐれ、I5nm以下に薄膜化できる反強磁 **性膜を提供するととにある。**

[0009]

【課題を解決するための手段】上記目的は、磁気抵抗効 果を呈する強磁性層と、酸強磁性層に密着する反強磁性 層を備えた磁気抵抗効果型ヘッドにおいて、該反強磁性 層が第1と第2の反強磁性層からなり、酸強磁性層に直 ... 接接する第1の反強磁性層を膜厚10~50Aのorder 系Mn合金とし、第2の反強磁性層を膜厚30~100 Aのdisorder 系のMn合金とすることで達成できる。 【0010】更に、該第1の反強磁性層のMn合金が、 Pt. Ni. Rh、Ru, Au及びPdの少なくとも1・ 種以上を含むこと、飲第2の反強磁性層のMn合金が、 Pt. Ni. Ir. Rh. Ru. Co, Fe及びPdの. 少なくとも1種以上を含むことで達成できる。また、該 分離し、一方の強磁性膜に反強磁性膜を隣接して磁化の 50 第1の反強磁性層のMn台金の組成を、Mn40~60

at%とすること、酸第2の反強磁性層のMn合金の組 成を、Mn50~95at%とすることで達成できる。 [0011]

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施例を示す。 【0012】 (実施例) 本発明に従うスピンバルブ膜の 烘略図を図1に示す。

【0013】図1に示されるスピンパルブ構造の磁気抵 抗効果膜10は、第1の強磁性膜11.非磁性導電性膜 12, 第2の強磁性膜13及び反強磁性膜14から構成 されている。第1の強磁性膜11と第2の強磁性膜13 10 【0016】次に、リフトオフ用ホトレジスト層を形成 の面内磁化は、外部磁界が印加されていない状態でお互 いに対して90度傾いた方向に向けられている。 さらに 第2の強磁性膜13は、反強磁性膜14によって、好ま しい方向に磁化が固定されている。媒体からの磁界によ り、第1の強磁性膜11の磁化は自由に回転し、それに より抵抗変化が生じて出力が発生する。

【0014】本発明によると、反強磁性膜14は、orde r 系のMn合金からなる第1の反強破性膜15とdisord er系のM n 合金からなる第2の反強磁性膜16からな る。また、上記磁気抵抗効果膜10を基板側から反強磁 20 定されることはなく、order 系のMnーX1合金(X 性膜14/第2の強磁性膜13/非磁性導電性膜12/ 第1の強磁性膜11とするととも出来る。更に、第1及 び第2の強磁性膜の一方あるいは両方を2層以上の構造 にすることも可能である。

【0015】スピンバルブ型磁気抵抗効果膜10を用い た本発明の一実施例を図2に説明する。 基板21の上 に、磁気抵抗効果膜10の配向性を良くするための下地* *膜22であるTa5nm, 第1の強磁性膜11であるN iFe5nm. Co2nm. 非磁性導電性膜12である Cu2nm, 第2の強磁性膜13であるCo3nm, 第 1の反強磁性膜15であるMnPt3nm、第2の反強 磁性膜 1 6 であるMnIr6 n m. さらに保護膜 2 4 である Ta5nmを順次形成し、所定の形状にバターニングす る。 とのときのMnPtの組成は、50Mn-50Pt (at%)、MnIrの組成は80Mn-201r(at %) である。

したあと、永久磁石膜であるCoCrPt40nmを積層し、 擬パイアス印加層25を形成する。次に、電極膜26で あるAu0.2μm を形成したあと、リフトオフ用レジ スト層を除去する。さらに、真空中で1k0eの磁界を 媒体対向面と垂直に印加しながら、230℃で4時間熱 処理して、第1の反強磁性膜15であるMnPt をorde r化し、本発明のOMRへっドを作製する。

【0017】本実施例では、スピンバルブ膜の第1の反 強磁性膜 1 5 としてMn P t を用いたが、特にこれに限 I:Ni, Pd, Au, Rh, Ru) を用いることもで きる。さらに、第2の反弦磁性膜16として、Mn!r を用いたが、他のd i sorder 系のMn-X2合金 (X 2:Pt, Ni, Rh, Ru, Co, Fe, Pd) を用 いることもできる。

[0018]

【表1】

表 1

| # \$ | 膜厚(na) | Ke(erg/ca²) | D(C) | 對処理温度(℃) |
|----------------------|--------|-------------|------|-----------------|
| Niðin(o) | 20 | 0.32 | 400 | 250 |
| PtMn(o) | 20 | 0,32 | 380 | 230 |
| BhPt(o)/BhIr(d) | 9 | 0.25 | 320 | 230 |
| HiMn(o)/MnIr(d) | 9 | 0.25 | 330 | 250 |
| MnPt(o)/MnRh(d) | 9 | 0.25 | 320 | 230 |
| MnPt(o)/Felin(d) | 8 | 0,24 | 300 | 280 |
| MinPt(o)/CollinPt(d) | 9 | 0.20 | 280 | 230 |
| Mnfr(d) | 6 | 0.19 | 240 | - |
| Felfn(d) | 5 | 0.20 | 200 | |

【0019】表1は、本発明の代表的なスピンパルブ膜 の反強磁性膜の膜厚と、交換結合エネルギKe,ブロッ キング温度Tb及び熱処理温度をまとめたものである。 比較のために、order系で代表的なNi Mn及びPtM n、disorder 系で代表的なMn I r及びF e Mnの特

が0.25 era/ari 、Tbが320℃とdisordre系材料 (MhIr, FeMn)に比較して大きく、これらの特性を得るた めの熱処理も従来のorder 系材料(NiMn, PtM n) に比較して十分低い。さらに、膜厚を10nm以下 に薄膜化できることが分かった。他の材料の積層膜につ 性も合わせて示す。MnPt/Mnlr 積層膜は、Ke 50 いても同様で、高ブロッキング、高交換結合磁界が得ら

5

れ、且つ薄膜化が可能であることが分かった。

【0020】上記実施例では、磁気抵抗効果膜10を基板側から第1の強磁性膜11/非磁性導電性膜12/第2の強磁性膜13/第1の反強磁性膜15/第2の反強磁性膜16の順に積層したが、逆に基板側から第2の反強磁性膜16/第1の反強磁性膜15/第2の強磁性膜13/非磁性導致性膜12/第1の強磁性膜11と配置するとともできる。

【0021】また本実施例では、縦パイアス印加層として永久磁石膜であるCoCrPtを用いたが、特にこれに限定 10 されることはない。たとえば反強磁性膜を用いることも可能で、この場合下地膜として強磁性膜を形成する必要がある。この場合、第2の強磁性膜13の磁化を固定するための反強磁性膜14と、縦パイアス印加層に用いている反強磁性膜25の着磁方向がお互いに対して90。傾いているため、プロッキング温度の異なる材料を用いる必要がある。

【0022】との時、第2の強磁性膜 13/反強磁性膜 14との間の交換結合磁界が、縦パイアス印加層 25の 強磁性膜/反強磁性膜との間の交換結合磁界よりも大き 20 い方が好ましい。

【0023】また、さらに高感度対応のデュアル構造へッド及びTMR構造ヘッドに用いることも可能である。*

* [0024]

【発明の効果】磁気抵抗効果を呈する強磁性層と、それに密着する反弦磁性層を偏えた磁気抵抗効果型ヘッドにおいて、反弦磁性層をの積層構造とし、それぞれの膜厚を5 nm以下、10 nm以下に形成することにより、磁気抵抗効果膜の分流比が上がり、高い抵抗変化率が得られる。さらに、ブロッキング温度が、膜作製ブロセス温度あるいは稼働時の上昇温度に比較して高く、信頼性の高い高感度な磁気抵抗効果型ヘッドを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例である磁気抵抗効果膜の概略を 示す断面図。

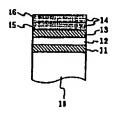
【図2】本発明の実施例である磁気抵抗効果型磁気ヘッドの観略断面図。

【符号の説明】

10,23…スピンバルブ構造の磁気抵抗効果膜、1 1,13…強磁性膜、12…非磁性導電性膜、14,1 5,16…反強磁性膜、20…磁気抵抗効果型ヘッド、 21…基板、22…下地膜、24…保護膜、25…軽バイアス印加層、26…電極。

[図1]

図 1



【図2】

